

人間文化研究機構国文学研究資料館
アーティスト・イン・レジデンス（AIR）の公募要領

■対象予定期間

2018年7月1日～2019年3月31日

■採用予定人数

1名

■主な活動内容

- ・若手のアーティストが、国文学研究資料館の保有する古典籍（明治時代以前に作られた書物や絵画）や画像に触れ、また、教員とコミュニケーションを行うことによる新たな芸術的価値の創出。
- ・アーティストが主体的に行う創造活動やリサーチに加え、レクチャー、シンポジウム、活動にかかわる地域との交流等。

■支援内容

- （1）国文学研究資料館が保有する古典籍及び画像の情報提供。
- （2）教員の専門的知識の提供。
- （3）研究者コミュニティとの交流機会の提供。

■応募資格

- （1）視覚系芸術（絵画、彫像、映像、陶芸等）に携わる者。
- （2）月一回程度国文学研究資料館に来館し、古典籍に触れ、教員や他のAIR/TIRと日本語でコミュニケーションを行える者。

■採用条件

- （1）ないじえる芸術共創ラボで制作した作品や活動を発表する際の広報物に、「ないじえる芸術共創ラボ」のクレジット表記、およびロゴマークを掲載すること。
- （2）ないじえる芸術共創ラボの広報・PRに関する写真、映像の利用、情報提供に協力すること。（ただし、AIRの活動や制作した作品に関わる著作権は、レジデント・アーティストに帰属。）
- （3）定期的に活動内容を報告すること。
- （4）年度末までに成果物を提出すること。
- （5）次年度以降については、予算の状況により更新の可能性もあり得る。

応募

■応募方法

国文学研究資料館 管理部学術情報課企画広報係（E-mail : kikakukoho@nijl.ac.jp）あてに、E-mailにて、締切りまでに必要書類をご提出ください。件名を「ないじえる芸術

共創ラボ「アーティスト・イン・レジデンス応募」として、以下の書類（１）～（２）をすべて添付してお送りください。

（１）応募申請書（ダウンロードしてお使いください。）

（２）代表作品の画像（３点以内。オンラインストレージ等をご利用ください。）

※原則として E-mail のみの応募としますが、郵送での応募の場合、締切日必着とします。

※応募をいただいた方には受付完了確認のメールをお送りします。応募後 2 日以内にメールが届かない場合は、国文学研究資料館管理部学術情報課企画広報係までお問い合わせください。

※その他、期間中の活動計画が分かる企画書、もしくは新聞・雑誌などの記事、批評・評論などを参考資料として提出していただいても構いません。

※本募集に関連して提出された個人情報については、選考の目的に限って利用し、選考終了後は、採用する者の情報を除き、全ての個人情報は責任を持って破棄します。

■応募締切日

2018 年 5 月 25 日（金）23:59 まで

※必着。期間を過ぎて到着した資料に関しては、受付いたしません。

選考

■選考方法

選考委員会により、応募資料にもとづき選考を行います。第一次選考で書類審査を行い、書類審査通過者に対して、第二次選考（面接・6 月中旬を予定）を行います。なお、選考についてのお問合せは受け付けておりません。

また、面接等での交通費は自己負担になります。

■選考結果

2018 年 6 月末頃予定

■応募・問合せ先

〒190-0014

東京都立川市緑町 10-3 国文学研究資料館 管理部学術情報課企画広報係

TEL : 050-5533-2910

E-mail : kikakukoho@nijl.ac.jp